Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное государственное автономное образовательное учреждение** Дата подписания: 21.09.2023 14:31:36 **высшего образования**

Уникальный про**«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»** d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Материалы и элементы спинтроники и спинволновой электроники

Закреплена за подразделением Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки 11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль Материалы и технологии магнитоэлектроники

 Квалификация
 Магистр

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет 2

 аудиторные занятия
 34

 самостоятельная работа
 74

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Недель	1	8		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	17	17	17	17
Практические	17	17 17		17
Итого ауд.	34	34 34		34
Контактная работа	34 34		34	34
Сам. работа	74 74		74	74
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

дхн, профессор, Маренкин Сергей Федорович

Рабочая программа

Материалы и элементы спинтроники и спинволновой электроники

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника, 11.04.04-МЭН-23-1.plx Материалы и технологии магнитоэлектроники, утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника, Материалы и технологии магнитоэлектроники, утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра технологии материалов электроники

Протокол от 20.06.2023 г., №11

Руководитель подразделения Костишин Владимир Григорьеввич

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 подготовка специалистов к решению современных профессиональных задач в научных и производственных коллективах, занимающихся инновационными разработками для создания технологии новых материалов и приборов спиновой, квантово-размерной электроники, спинвентильных структур и научить основным положениям гигантского и тоннельного резистивного эффектов, квантовой теории, анализу квантовых эффектов в спинтронике, физическим и физико-химическим основам технологии производства изделий спинтроники.

	2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ				
	Блок ОП:	Б1.В			
2.1	_	ительной подготовке обучающегося:			
2.1.1	Актуальные проблемы	современной электроники и наноэлектроники			
2.1.2	Методы математическо	ого моделирования			
2.1.3	Основы технологии угл	перодных наноматериалов			
2.1.4	-	циагностики и исследования наногетероструктур			
2.1.5	Специальные вопросы	физики магнитных явлений в конденсированных средах. Часть 1			
2.1.6	Технологии материало	в для радиопоглащения и электромагнитного экранирования			
2.1.7	Физика квантоворазме	рных полупроводниковых композиций			
2.2	Дисциплины (модули предшествующее:) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как			
2.2.1	Высоковакуумное обор	удование			
2.2.2	Магнитные наносистем	ны, наноматериалы и нанотехнологии			
2.2.3	Наноструктурированны	не покрытия, порошки и технологии их получения			
2.2.4		ческого перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)			
2.2.5		ического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык)			
2.2.6		ческого перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)			
2.2.7	Приборы и устройства				
2.2.8	Проектирование и технология электронной компонентной базы				
2.2.9	Радиационно-технологические процессы в электронике				
2.2.10	Технологии получения материалов				
2.2.11	Физика и техника магнитной записи				
2.2.12	Электретные и магнитоэлектрические материалы и технологии их получения				
2.2.13	Подготовка к процедур	е защиты и защита выпускной квалификационной работы			
2.2.14	Преддипломная практи	ıка			

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-32 Основные технологические процессы, с помощью которых в настоящее время создаются низкоразмерные тонкие плёнки и гетероструктуры неорганических и органических полупроводниковых материалов

ПК-2-31 Технический английский язык

ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их проведение в области физики магнитных явлений, материаловедения и технологии магнитных материалов в соответствии с тенденциями и перспективами развития твердотельной электроники, микро-наноэлектроники, применения энергосберегающих технологий и использования последних достижений науки и техники

Знать:

ПК-4-31 Наиболее эффективные методы контроля параметров и свойств формируемых наноразмерных объектов.

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-33 Базовые технологические процессы наноэлектроники

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

УП: 11.04.04-MЭH-23-1.plx cтр.

Знать:

ОПК-2-31 современные методы исследования

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Знать:

УК-1-31 сложные инженерные объекты и процессы

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У1 - применять методы численного моделирования для исследования физических моделей

ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их проведение в области физики магнитных явлений, материаловедения и технологии магнитных материалов в соответствии с тенденциями и перспективами развития твердотельной электроники, микро-наноэлектроники, применения энергосберегающих технологий и использования последних достижений науки и техники

Уметь:

ПК-4-У1 Адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Уметь:

УК-1-У1 осуществлять критический анализ новых систем в междисциплинарном контексте

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

Уметь:

ОПК-2-У1 применять и представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы

Владеть:

ОПК-2-В1 анализом экспериментов в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их проведение в области физики магнитных явлений, материаловедения и технологии магнитных материалов в соответствии с тенденциями и перспективами развития твердотельной электроники, микро-наноэлектроники, применения энергосберегающих технологий и использования последних достижений науки и техники

Владеть:

ПК-4-В1 Использованием литературных данных для построения моделей приборов электронной техники и технологий их изготовления

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Владеть:

УК-1-В1 выбирать и применять наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Влалеть:

ПК-2-В1 Расчетом режимов выполнения технологической операции

ПК-2-В2 Поэтапным контролем технологических и электрофизических параметров контрольных пластин

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ								
Код	Наименование разделов и	Семестр	Часов	Формируемые	Литература	Примечание	КМ	Выполн
занятия	тем /вид занятия/	/ Курс		индикаторы	и эл.			яемые
				компетенций	ресурсы			работы

	Раздел 1. Металлические спин- электронные структуры. Виды MRAM. Двухтоковая модель Мотта, экспериментальное ее подтверждение.						
1.1	Металлические спин- электронные структуры /Лек/	2	2	ПК-2-31 ПК-2- 32 ПК-2-33	Л1.3Л2.1Л3. 1 Э1	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.	
1.2	Материалы и устройства. Виды MRAM. /Лек/	2	2	УК-1-31 ОПК- 2-У1 ПК-2-31	Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.1Л3.6 Э2	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.	
1.3	Двух токовая модель Мотта, экспериментальное ее подтверждение. Работы А. Ферта и П. Грюнберга /Лек/	2	1	УК-1-У1 ОПК -2-У1 ПК-2-31	Л1.3Л2.1Л3. 2 Э3	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.	
1.4	Расчеты скорости напыления, толщин тонких пленок обеспечивающих спиновые эффекты магнитосопротивления на основе двух токовой модели Мотта /Пр/	2	6	ПК-2-31 ПК-2- 32 ПК-2-В1 ПК-2-В2 ПК-4 -31	Л1.3Л3.2Л2. 1 Э4	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.	
1.5	Анализ работа MRAM, пути оптимизации /Пр/	2	6	УК-1-В1 ОПК- 2-В1 ПК-2-31	Л1.3Л3.6Л2. 1 Э1	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)	
1.6	Ознакомление с дополнительными материалами к прослушанному циклу лекций /Ср/	2	8	ПК-4-31	Л1.3Л1.1Л2. 1 Э6	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре).До полнительна я литература в разделе "Приложени я"	
	Раздел 2. Природа гигантского и тоннельного резистивного эффектов, возможности создания спиновых диодов и транзисторов						
2.1	Природа гигантского резистивного эффекта /Лек/	2	3	ПК-2-31 ПК-2- 33	Л1.2 Л1.3Л3.1Л2. 1 Э1	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.	
2.2	Природа тоннельного резистивного эффекта /Лек/	2	2	ПК-2-31 ПК-2-33	Л1.2 Л1.3Л2.1Л3. 8 Э2	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.	

2.3	Возможности создания	2	1	ПК-2-31 ПК-4-	Л1.2	Занятия	
2.3	спиновых диодов и		•	31	Л1.3Л2.1Л3.	проводятся в	
	транзисторов /Лек/				9	аудитории,	
					Э3	оборудованн	
2.4	Ознакомление с	2	32	ПК-4-У1 ПК-4	Л1.3Л3.2Л3.	ой ТСО. Методически	
2.4	дополнительными	2	32	-B1	6	е указания на	
	материалами к			D 1	95	электронном	
	прослушанной лекции /Ср/					и бумажном	
						носителе	
						(присутству ют на	
						кафедре).	
						Дополнитель	
						ная	
						литература в разделе	
						"Приложени	
						я"	
	Раздел 3.						
	Гранулированные структуры, методы						
	получения, материалы,						
	свойства, перспективы						
	развития Спиновые						
	вентили и клапаны, как основы жестких дисков						
	компьютеров. Материалы						
	этих устройств. Пути						
	оптимизации параметров этих устройств						
3.1	Гранулированные	2	2	ПК-2-31 ПК-2-	Л1.2 Л3.6	Занятия	
	структуры, методы			32 ПК-2-33	Л1.3Л2.1Л2.	проводятся в	
	получения, свойства,			ПК-4-31 ПК-4-	1	аудитории,	
	материалы, перспективы развития /Лек/			B1	94	оборудованн ой ТСО.	
3.2	Материалы этих устройств.	2	2	ПК-2-31 ПК-2-	Л3.1 Л1.1	Занятия	
	Пути оптимизации			33	Л2.1	проводятся в	
	параметров этих устройств				Л1.3Л2.2Л2.	аудитории,	
	Металлические спин- электронные структуры				1 35	оборудованн ой ТСО.	
	Материалы и] 33	on 100.	
	устройства /Лек/						
3.3	Спиновые вентили и	2	2	ПК-2-33 ПК-4-	Л1.1 Л1.3	Занятия	
	клапаны /Лек/			31	Л1.1Л2.3Л1. 1	проводятся в	
					33	аудитории, оборудованн	
						ой ТСО.	
3.4	Анализ работы спинового	2	5	ПК-2-33 ПК-2-	Л1.3Л3.8Л1.	Методически	P1
	вентиля, пути			У1 ПК-2-В1	1	е указания на	
	оптимизации /Пр/				Э6	электронном и бумажном	
						носителе	
						(присутству	
						ют на	
						кафедре)	

3.5	Ознакомление с	2	34	ПК-2-У1 ПК-2	Л1.3Л3.1Л2.	Методически
	дополнительными			-В1 ПК-4-У1	1	е указания на
	материалами к				Э2	электронном
	прослушанной лекции /Ср/					и бумажном
						носителе
						(присутству
						ют на
						кафедре).
						Дополнитель
						ная
						литература в
						разделе
						"Приложени
						я"

			разделе			
			"Приложени я"			
			A			
		5. ФОНД ОЦІ	ЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ			
	5.1. Контрольные мер	оприятия (контрольн	ая работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для			
		самосто	ятельной подготовки			
T.C.	Υ.	Проверяемые				
Код	Контрольное	индикаторы	Вопросы для подготовки			
KM	мероприятие	компетенций				
KM1	Зачет	ОПК-2-31;ОПК-2-	1.Взаимодействие магнитного поля с веществом. Дать опред	еление		
		В1;УК-1-У1;ОПК-2	диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики.			
		-У1;УК-1-31;УК-1-	2. Эффект Лоренца.			
		В1;ПК-2-32;ПК-2-	3. Эффект гигантского магнетосопротивления, история откры	гия.		
		33;ПК-2-У1;ПК-2-	Материалы, в которых обнаруживается эффект ГМС.			
		B2;ΠK-2-31;ΠK-2- B1;ΠK-4-31;ΠK-4-	4. Магнитная восприимчивость и проницательность, дать определения. Порядки величин этих параметров для			
		В1;ПК-4-У1	диамагнетиков.			
		D1,11K + 3 1	5.Преимущества магнитной операционной памяти (MRAM)	перел		
			другими видами магнитной памяти.			
			6. Резистивная модель эффекта гигантского магнетосопротив	ления		
			(ΓMC).			
			7.Влияние магнитного поля на магнетики. Отличие			
			ферромагнетиков от ферри- и антиферромагнетиков.			
			8. Определение понятия доменов, поведение намагниченност ферромагнетика в магнитном поле.	ТИ		
			9. Методы получения сверхрешеток и гранулированных струг	ktvn		
			Описание молекулярной эпитаксии и импульсного лазерного			
			напыления.			
			10. Туннельный магниторезистивный эффект. История открытия,			
			природа, материалы, на которых обнаруживается этот эффек	T.		
			11.Спин-вентильная структура и ее характеристики.			
			12.Преимущество устройств спинтроники перед обычными			
			устройствами электроники. 13. Размерный эффект в Лоренцевском магнетосопротивлени			
5 2 H						
5.2. Hej	речень раоот, выполня		Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР	и т.п.)		
Код	Название	Проверяемые				
работы	работы	индикаторы	Содержание работы			
P1	Работа	компетенций ПК-2-33;ПК-2-	Резистивная модель эффекта гигантского магнетосопротивле			
11	1 40014	У1;ПК-2-В1	Ферромагнетики: природа, локализация, особенности их зон			
		7 1,1111 2 31	структуры.	11011		
			Магниторезистивный туннельный переход. Природа процесс	ca.		
			Материалы, на которых реализуется магниторезистивный			
			туннельный переход.			
			Гранулированные структуры с эффектом гигантского	_		
			магнитосопротивления. Материалы, на которых реализуются	Я		
			гранулированные структуры. Природа лоренцевского магниторезистивного эффекта.			
			Резистивная модель гигантского магниторезистивного эффекта.	кта и		
			связь ее с моделью Мотта.			
	5.3. Оценочные	материалы, использую	емые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)			
В данном						
дапном	В данном курсе предусмотрен Зачет, как финальное испытание.					

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Обучающийся для получения зачета должен выполнить все работы (посещение и работа на лекциях и практических занятиях) данной дисциплины.

Оценка формируется как среднее арифметическое из оценок за все выполненные работы по дисциплине, а именно:

Работа на практических занятиях и лекциях 20%

Собеседование 30%

Доклад 20% Зачет 30%.

	6. УЧЕ	БНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИН	ІФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС	печение			
		6.1. Рекомендуе	емая литература				
	6.1.1. Основная литература						
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год			
Л1.1	Борисенко В. Е.	Наноэлектроника: теория и практика: учебник	Электронная библиотека	Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015			
Л1.2	Рыжонков Д. И., Лёвина В. В., Дзидзигури Э. Л.	Наноматериалы: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Лаборатория знаний, 2017			
Л1.3	Соколов И. А.	Расчеты процессов полупроводниковой технологии: Учеб. пособие для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1994			
		6.1.2. Дополните	льная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год			
Л2.1	Шустиков А. А., Ханнинк Р., Хилл А.	Наноструктурные материалы: монография	Электронная библиотека	Москва: РИЦ Техносфера, 2009			
Л2.2	Анциферов В. Н., Бездудный Ф. Ф., Белянчиков Л. Н., др., Карабасов Ю. С.	Новые материалы	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2002			
Л2.3	Рабинович О. И., Крутогин Д. Г., Подгорная С. В., Маренкин С. Ф.	Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологий: учебнометод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2015			
	1	6.1.3. Методиче	ские разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год			
Л3.1	Троян П. Е., Сахаров Ю. В.	Наноэлектроника: учебное пособие	Электронная библиотека	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010			
Л3.2	Игумнов В. Н.	Толстопленочные элементы электроники и микроэлектроники: монография	Электронная библиотека	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015			
Л3.3	Щука А. А., Сигов А. А.	Наноэлектроника: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015			
Л3.4	Зебрев Г. И.	Физические основы кремниевой наноэлектроники: учебное пособие для вузов	Электронная библиотека	Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015			

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год	
Л3.5	Цеханович О. М.	Внутренняя память ПЭВМ: учеб. пособие по курсу "Организация ЭВМ и систем" для бакалавров спец. "Системы автоматизированного проектирования"	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МГГУ, 2004	
Л3.6	Добаткин С. В.	Наноматериалы. Объемные металлические нано- и субмикрокристаллические материалы, полученные интенсивной пластической деформацией: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 'Металлургия'	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2007	
Л3.7	Кожитов Л. В., Крапухин В. В., Маренкин С. Ф., Тимошина Г. Г., Кожитов Л. В.	Технология материалов электронной техники: Лаб. практикум	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2004	
Л3.8	Крапухин В. В., Соколов И. А., Тимошин А. С.	Теоретические основы технологии полупроводниковых материалов. Ч. 1: лаб. практикум для студ. спец. 0643	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1986	
Л3.9	Крапухин В. В., Соколов И. А., Тимошин А. С.	Теоретические основы технологии полупроводниковых материалов. Ч. 2: лаб. практикум для студ. спец. 0643	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1986	
Л3.10	Ковалев А. Н.	Гетероструктурная наноэлектроника: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2009	
	6.2. Переч	ень ресурсов информационно		«Интернет»	
Wolf S.A., Chtchelkanova A.Y., Treger D.M. Spintronics - A retrospective and perspective (Review) // IBM Journal of Research and Development 2006 Volume 50, Issue 1, Pages 101- 110. doi: 10.1147/rd.501.0101			https://www.scopus.com/record/di 32944462861&origin=resultslist& f&src=s&st1=SPINTRONICS+TE 3a+A+REVIEW&st2=&sid=f8134 7&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE 28SPINTRONICS+TECHNOLOG 29&relpos=8&citeCnt=169&searc	zsort=cp- ECHNOLOGY% I386594ad00b5477cfb6f26f13b E-ABS-KEY% GY%3a+A+REVIEW%	
32	Ando K. Giant room-ter in single-crystal Fe/MgG	, Fukushima A., Suzuki Y., mperature magnetoresistance D/Fe magnetic tunnel junctions rials, 2004. Volume 3. Issue 10.1038/nmat1257	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-10044257857&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=MRAM&nlo=&nlr=&nls=&sid=8c62c40f3d0673e400938ba62de60ce6&sot=b&sdt=b&sl=19&s=TITLE-ABS-KEY%28MRAM%29&relpos=0&citeCnt=2299&searchTerm=		
Э3	I. Semiconductor spintre	ue A., Ertler C., Stano P., Žutić onics(Article) // Acta Physica 57, Issue 4-5, Pages 565-907. 0-0086-8	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-35548978326&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=SPIN+transistors&st2=&sid=f8134386594ad00b5477cfb6f26f13b7&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28SPIN+transistors%29&relpos=18&citeCnt=739&searchTerm=		
34	Magnetoresistance of M nanoclusters in a diluted matrix(Article) // Applie Volume 78, Issue 18, Pa 10.1063/1.1369151	I magnetic semiconductor ed Physics Letters, 2001,	https://www.scopus.com/record/di 0035971764&origin=resultslist&s f&src=s&st1=granular+matrix+se d=f8134386594ad00b5477cfb6f26 =TITLE-ABS-KEY% 28granular+matrix+semiconducto 29&relpos=0&citeCnt=170&searc	isplay.uri?eid=2-s2.0- sort=cp- miconductor+magnetic&st2=&si 6f13b7&sot=b&sdt=b&sl=53&s r+magnetic%	

35	Abeles B., Hanak J.J. Superconducting and semiconducting phases of granular films/ Physics Letters A, 1971, 34 (3), pp. 165-166. doi: 10.1016/0375-9601(71)90808-5	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-0242356183&origin=reflist&sort=cp-f&src=s&st1=granular+structure&st2=&sid=f8134386594ad00b5477cfb6f26f13b7&sot=b&sdt=b&sl=33&s=TITLE-ABS-KEY%28granular+structure%29&recordRank=			
36	Fusil S., Garcia V., Barthélémy A., Bibes M. Magnetoelectric devices for spintronics(Article) // Annual Review of Materials Research, 2014, Volume 44, Pages 91-116. doi: 10.1146/annurev-matsci- 070813-113315	https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84903975748&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=spin+valve&nlo=&nlr=&nls=&sid=c457d14544d89d55f0b77c4764305aab&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct&sl=25&s=TITLE-ABS-KEY%28pin+valve%29&relpos=6&citeCnt=199&searchTerm=			
	6.3 Перечень прог	раммного обеспечения			
П.1	Microsoft Office				
П.2	LMS Canvas				
П.3	MATCAD				
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных					
	Scopus (https://www.scopus.com/)				
И.1	Scopus (https://www.scopus.com/)				
И.1 И.2	Scopus (https://www.scopus.com/) Springer Materials (https://materials.springer.com/)				
	1 1				
И.2	Springer Materials (https://materials.springer.com/)	s.ru/			

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
Ауд.	Назначение	Оснащение				
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus				
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.				
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus				

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Для изучения дисциплины рекомендуется изучать тему занятия до его проведения, используя указанную литературу раздела "Содержание" и дополнительные материалы раздела "Приложения"